

人工物性剪裁 半导体超晶格物理、材料及新器件结构的探索



作者：郑厚植编著；国家科委基础研究高技术司组织编写

出版社：长沙：湖南科学技术出版社

出版日期：1997.12

总页数：218

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10072295.html>）查找全本阅读方式

人工物性剪裁 半导体超晶格物理、材料及新器件结构的探索 评论地址：

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10072295.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10072295.html>

书名：人工物性剪裁 半导体超晶格物理、材料及新器件结构的探索